

様式第 1

特定研究開発等計画に係る認定申請書

年 月 日

殿

住 所
名 称 及 び
代表者の氏名

印

中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第 4 条第 1 項の規定に基づき、別紙の計画について認定を受けたいので申請します。

(備考)

- 1 記名押印については、氏名を自署する場合、押印を省略することができる。
- 2 用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とする。

(別表1)

特定研究開発等計画

計画名	計画実施期間	
	年 月 日 ~ 年 月 日	
申請者	特定ものづくり基盤技術の種類	
住所： 名称： 代表者名： 連絡先： 資本金： 従業員数： 業種：	主たる技術(1つ)： 従たる技術(該当するもの全て)：	
特定研究開発等の拠点となる施設(主たる研究開発等の実施場所)		
施設名称： 住所： (申請者の住所と異なる理由：)		
特定ものづくり基盤技術の高度化を図るための特定研究開発等の目標		
当該特定ものづくり基盤技術において達成しようとする高度化の目標 ・川下製造業者の抱える課題及び要請(ニーズ) ・上記を踏まえた高度化目標		
当該特定ものづくり基盤技術における高度化目標の達成に資する特定研究開発等の実施方法		
技術開発の方向性		
共同申請者		
	住所、 名称、 代表者名	連絡先、 資本金、 従業員数、 業種
1		
2		
3		
4		

(別表2)

特定研究開発等の内容

1. 特定研究開発等の具体的内容			
2. 特定研究開発等の技術的目標値			
3. 研究員等一覧			
申請者又は共同申請者の名称			
研究員等氏名	役職	研究分担【番号】	研究に関する経歴
	代表 主任研究員 副主任研究員 研究員		
4. 専門用語等の解説			

(別表3)

特定研究開発等の実施期間

(_____ 年度 ~ _____ 年度)

研究項目(サブテーマ)【番号】		当該研究項目に係る研究開発等により達成しようとする年度目標											
実施内容	実施者 (実施場所)	実施時期(実施の始期と終期を矢印で記載)											
		初年度				第二年度				第三年度			
		1 / 4	2 / 4	3 / 4	4 / 4	1 / 4	2 / 4	3 / 4	4 / 4	1 / 4	2 / 4	3 / 4	4 / 4

(別表4)

特定研究開発等の実施に協力する協力者の名称及び住所並びにその代表者の氏名並びにその協力の内容

協力者（事業者、大学その他の研究機関、独立行政法人その他の者）		
番号	住所、 名称、 代表者名	連絡先、 資本金、 従業員数、 業種
具体的な協力の内容（対応する研究項目（サブテーマ）番号）		
1		
2		
3		
4		
5		

(別表5)

特定研究開発等を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

申請事業者及び協力者名

(単位 千円)

時期	調達先 使途項目	補助金・委 託費等	金融機関か らの借入れ	株式、社債、 新株予約権 等	自己資金	その他	資金調達額 合 計	備考
年度								
年度								
年度								
年度								
年度								
	資金調達先別合計							